産業遺産学会 セルロイド産業文化基金 応募票

受付番号 セルロイド -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区分 | (A) セルロイド産業文化助成 | 申請 | 令和　　年　　月　　日 |
| (B) セルロイド若手研究助成 |

研究代表者

|  |  |
| --- | --- |
| ふりがな氏　名 |  |
|  |
| 自 宅 | 住 所 | 〒 |
| Tel. |  |
| e-mail |  |
| 勤務先 | ふりがな名 称 |  |
|  |
| 住 所 | 〒 |
| Tel. |  |

共同研究者（2名以上のときは欄を増やしてください。）

|  |  |
| --- | --- |
| ふりがな氏　名 |  |
|  |
| 自 宅 | 住 所 | 〒 |
| Tel. |  |
| e-mail |  |
| 勤務先 | ふりがな名 称 |  |
|  |
| 住 所 | 〒 |
| Tel. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 研究テーマ50字以内 |  |
| 研究意義・目的1,000字以内 |  |
| 研究方法1,000字以内 |  |
| 研究計画1,000字以内 |  |
| 予想される研究成果1,000字以内 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究費単位：円 | 物品費 | 旅 費 | その他 | 計 |
|  |  |  |  |

過去5年間の研究業績（年代順に枠を加えながら記入してください。)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 著 書 | 単著共著の別 | 著書名 | 出版社 | 出版年 | 頁 数 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 論 文 | 単共著 | 査読有無 | 掲載誌 | 発 行 | 発行年 | 担当頁 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発 表 | テーマ | 会議名 | 年月日 | 会 場 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |